This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

Requested Patent:

JP4277665A

Title:

SOCKET OF SEMICONDUCTOR IC DEVICE;

Abstracted Patent:

JP4277665;

Publication Date:

1992-10-02;

inventor(s):

MAEDA AKIRA;

Applicant(s):

NEC CORP;

Application Number:

JP19910039683 19910306;

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L23/32; H01L21/66;

Equivalents:

ABSTRACT:

PURPOSE:To suppress a noise such as voltage fluctuation due to an inductance component generated on a contact shoe of an IC socket in order to test under an electrically stable environment by arranging stable ground potential near an IC.

CONSTITUTION:A socket of a semiconductor IC device in the title has a conductor 111 having grounding potential for mounting one end of a decoupling capacitor on the mounting side while a contact shoe 112 of a power supply pin has a shape for mounting the decoupling capacitor.

(19)日本国特許庁 (J P) (12) 公開特許公報 (A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平4-277665

(43)公開日 平成4年(1992)10月2日

(51) Int.Cl.5

識別記号 庁内整理番号

技術表示箇所

H01L 23/32

A 7220-4M

21/66

D 7013-4M

審査請求 未請求 請求項の数1(全 4 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平3-39683

平成3年(1991)3月6日

(71)出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 前田 亮

東京都港区芝五丁目7番1号日本電気株式

会社内

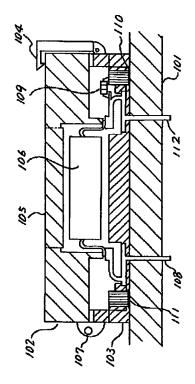
(74)代理人 弁理士 内原 晋

(54) 【発明の名称】 半導体集積回路装置のソケツト

(57) 【要約】

【構成】装側に、デカップリングコンデンサの片端を取 付ける為の接地電位を有する導電体111を有し、且つ 電源ピンの接触子112にはデカップリングコンデンサ を取付ける為の形状を有している。

【効果】安定したグランド電位をICの近傍に配置で き、ICソケットの接触子に生じるインダクタンス成分 による電圧変動などのノイズを押さえ電気的に安定した 環境下で試験することが可能である。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 接触子近傍に接地電位を有する導電体を 有し、半導体集積回路装置の電源ピンに接続する接触子 にデカップリングコンデンサを取付ける為の凸部形状の 端子を有することを特徴とする半導体集積回路装置のソ ケット。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体集積回路装置 (以下 I Cという。) のソケットに関する。

[0002]

【従来の技術】一般にICの電気的特性試験では、IC 試験装置(以下テスタという)とICとの電気的接触を 得る為にICソケットを用いる。

【0003】図4に、テスタのテストボードに実装され た従来のICソケットにFLATパッケージのICを搭 載した断面図を示す。テストボード401上に実装され た I C ソケット 4 0 2 は、ソケット 台 4 0 3 にシャフト 407で押さえ板405を繋ぎ、両者をストッパー40 4で固定するという構成となっている。IC406は、 リケット台中の接触子408に乗せ、その状態で押さえ 板405を閉じると押さえ板405の凸部がICのリー ドを押さえ接触子408との接続を行う。接触子408 の片端は、テストポード401中のスルーホールへ差し 込み、接触子とテスタとの接続を行う。図3(a)に、 従来の接触子を示す。

【0004】 I Cとテスタ間の信号経路には、インダク タンス成分を有しており、ICが動作する時の動作電流 により、ICの電源ピンではこのインダクタンス成分に よる電圧変動が生ずる。ICの試験を行う場合、前述の **電源電圧の変動を吸収する為に、電源ラインとテスタの** グランド間にデカップリングコンデンサを挿入する。

【0005】現状のICソケットでは、ソケット内にデ カップリングコンデンサを取付ける事が不可能なため、 図4のテストボードの裏側に、テストボード上のグラン ドパタン410とICソケットの接触子の片端との間 に、デカップリングコンデンサ408を取付けている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】上述の従来のICソケ ットでは、その構造上、接触子のIC側の先端にデカッ 40 プリングコンデンサを取付ける事は不可能であり、ま た、IC近傍に安定したグランド領域が存在しない為、 仮に接触子にデカップリングコンデンサを取付ける事が 可能でも、その逆側端子に安定したグランドを接続する 事は不可能である。

【0007】しかしながら、ICソケットの接触子には 10~15 n Hのインダクタンスを有しており、このイ ンダクタンス成分による電圧変動は逃れられていない。 即ち、従来のソケットでは、接触子に含まれるインダク タンス成分により電源ピンに生ずる電圧変動によるノイ 50 り、安定したグランド電位をICの近傍に配置出来るこ

ズが含まれている状態でICを試験している。

【0008】本発明の目的は、インダクタンス成分によ るノイズを押さえ、電気的に安定した環境下で試験する ことが可能な半導体集積回路装置のソケットを提供する ことにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明のICソケット は、ICソケットのIC実装側にデカップリングコンデ ンサの片端を取付ける為の接地電位を有する導電位を有 し、ICの電源ピン用の接触子にはデカップリングコン デンサを取付ける為の形状を有している。

[0010]

【実施例】図1に本発明の第1の実施例を示す。図1 は、テスタのテストボード上に本発明のICソケットを 実装し、FLATパッケージのICを搭載した時の断面 図でる。テストボード101上に実装されたICソケッ ト102は、ソケット台103にシャフト107で押さ え板105を繋ぎ、両者をストッパー104で固定する という構成である。 I C 1 0 6 は、ソケット台 1 0 3 中 の接触子108に乗せ、その状態で押さえ板105を閉 じると押さえ板105の凸部がIC106のリードを押 さえ接触子108との接続を行う。接触子108の片端 は、テストボード中のスルーホールへ差し込み、接触子 とテストからのテスト信号との接続を行う。

【0011】接触子108の極く近傍に導電体111を 配置し、これをテストボード上101のグランドパタン 110と接続する事により、安定した接地電位とする。 また、IC106の各リードの内、電源ピンには電源ピ ン用接触子112を使用する。図3(b)に、本発明の 第1の実施例の電源ピン用接触子を示す。従来の接触子 と比較して、デカップリングコンデンサ302を取付け る為の端子が、IC接触部301の後ろ方向に有してい る所が異なる。

【0012】デカップリングコンデンサ109は、前述 の電源ピン用接触子のデカップリングコンデンサ取付け 用専用端子と、接地電位を持つ導電体間109に取付け る事が可能である。

【0013】図2に、本発明の第2の実施例示す。第1 の実施例では、導電体111電極108の外側に配置し たが、本実施例では、この導電体211を電極208の 内側に配置し、テストポード201のグランドパタン2 10と接続し、ここにデカップリングコンデンサ209 のグランド側を取付ける。電源ピン用接触子も、図3 (c) の様に I C接触部301の内側にデカップリング コンデンサ取付け用の形状を設ける。

[0014]

【発明の効果】以上説明した通り、本発明のICソケッ トは、ICソケット内部に導電体を有し、この導電体を テストボード上のグランドパタンに接続することによ (3) .

特別平4-277665

3

とと、I C ソケットの接触子の内、電源ピンに限りデカップリングコンデンサを容易に取付け可能な専用形状の接触子を使用することにより I C ソケットの接触子に生じるインダクタンス成分による電圧変動などのノイズを I C の電源ピンの近傍に挿入されるデカップリングコンデンサにより押さえ電気的に安定した環境下で試験することが可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例を示すICソケットの断面図である。

【図2】本発明の第2の実施例を示す I Cソケットの断面図ある。

【図3】 I Cソケットで使用する接触子を示す図である.

【図4】従来の I Cソケットの断面図である。

【符号の説明】

101,	201,	401	テストポード
102,	202,	402	I Cソケット
103,	203,	403	ソケット台
104,	204,	404	ストッパー
105,	205,	405	押さえ板
106,	206,	406	I C
107,	207,	407	シャフト
108,	208,	408	接触子
109,	209,	409	デカップリングコンデンサ
110,	210,	410	グランドバタン
111,	2 1 1	導電体	

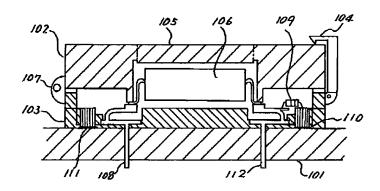
112,212 電源ピン用接触子

301 IC接触部

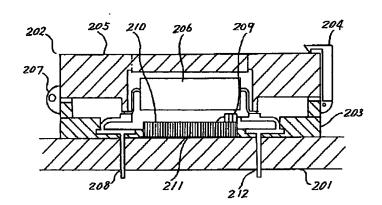
- 302 デカップリングコンデンサ取付け用専用端子

【図1】

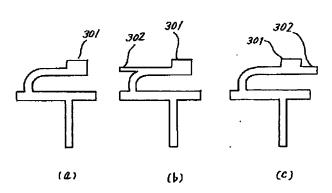
10



【図2】







[図4]

